



光譜儀器

第一輯

上海市科學技術編譯館

79.87

114

12.21

光 谱 仪 器

第一輯

上海市仪表电訊工业局技术情报所
第一机械工业部上海光学仪器研究室
編譯

上 海 市 科 學 技 术 編 譯 館

內容 提 要

本专辑选譯了英、美、苏联、西德、日本等国的較新文献十七篇，着重介绍了近年来国外光谱仪器的发展概况，新型光谱仪器的结构、性能和特点，以及有关摄谱仪设计的理论研究。

本专辑可供有关专业的科学研究员、生产单位的工程技术人员和大专学校教师参考。

光 譜 仪 器

第一輯

上海市仪表电訊工业局技术情报所編譯
第一机械工业部上海光学仪器研究室

*

上海市科学技术編譯館出版
(上海南昌路59号)

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經售
上海大众文化印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 5 3/8 字数 160,000
1963年10月第1版 1964年9月第2次印刷
印数 2,601—10,600

編 号 . 6046·134
定 价 : 0.80 元

前　　言

近年来随着科学技术的进步，尤其是色散元件中光栅制造质量的提高，以及适合于各波段的光电元件的应用日益广泛，各种光栅光谱仪器和光电光谱仪器有了較大的发展。同时也扩大了各波段的应用范围，成为分析各种物质的有力工具。

我国各科学研究所与各厂矿企业均迫切需要各种光谱仪器，以开展科学的研究及各种物质的定性定量分析工作。而目前由于色散元件和光电元件等关键性問題尚在摸索阶段，因此光谱仪器在光学仪器生产中还是較薄弱的环节。为此，特編譯了光谱仪器专輯，希望能結合國內各方面的需要，較有系統地介紹国外有关資料，以供光谱仪器制造者、使用者与教学上的参考。

光谱仪器专輯共收集了 32 篇譯文，分为两册出版。第一册主要偏重于近年来国外光谱仪器的发展概况、新型光谱仪器结构、性能与特点介绍，以及有关摄谱仪设计的理论研究。第二册偏重于光电光谱仪器的应用与概况，并介绍了发展光谱仪器需要解决的色散元件和光电元件的制造技术，特別着重介绍有关光栅制造方面的資料。

光谱仪器专輯共包括下列七方面的內容：

1. 一般光谱仪器的綜合性介绍，
2. 新型光谱仪器，
3. 光谱仪器的设计，
4. 光谱仪器的装配与調整，
5. 光谱仪器的光电装置，
6. 光谱仪器的有关材料和元件，
7. 光栅的制造与应用。

由于編者的水平有限，以及选、編、譯、校的时间仓促，选題和譯文质量或許不能滿足各方面的要求，希望讀者与有关部门能不吝指教，以便改进今后的工作。

本专輯由第一机械工业部上海光学仪器研究室馬燮华工程师主編，除組織上海光学仪器研究室有关人員进行翻譯、审校外，在选題过程中承中国科学院光学精密机械研究所西安分所、南开大学、浙江大学与北京光学仪器厂有关同志提供宝贵意見；在审校过程中承复旦大学物理系和华东师范大学物理系有关同志协助，特此一并致謝。

上海市仪表电訊工业局技术情报所

第一机械工业部上海光学仪器研究室

1963 年 5 月

07440

目 录

苏联的光譜仪器.....	1
新型光譜分析仪.....	5
Ebert 摄譜仪的若干特性	10
激发和记录光譜用的仪器	16
高分辨率光栅分光計	19
新型平面光栅摄譜仪	20
同时观察許多波长的非球面 Ebert 单色仪.....	23
ДФС-12 型衍射光栅强光分光計	28
远红外 Ebert 分光計.....	30
光譜化学分析用的真空紫外分光光度計	35
双光束真空繞射紅外分光光度計	42
具有棱鏡-光栅双单色器的紅外真空分光計.....	44
目視檢查不可見譜綫位置的光电析鋼仪	49
光譜仪器的光学性质	50
光譜仪的譜綫倾斜和綫色散	65
摄譜仪照相物鏡的畸变对譜綫曲率的影响	69
分光光度計的鑑別法	71

苏联的光谱仪器

M. Malinek

标准型的棱镜摄谱仪

ИСП-28 型及其前身 ИСП-22 型是典型的 Cornu 型石英棱镜摄谱仪，与其相同的有希尔格 (Hilger) 厂出产的 E498 型。用一球面反射镜代替了常用的准直透镜 (图 1)。照相底版毋需随照相物镜的焦面而弯曲。同时仪器的感光板当波长为 $2,600 \text{ \AA}$ 时倾斜 42° 。由于照相物镜和准直镜有较长的焦距 (相应各为 830 及 700 毫米)，因此谱线仅稍有弯曲。得到了较高的光谱质量，但速度因此受了影响。仪器装备——如所讨论的大部分设备——装有照明狭缝的三片透镜系统。在苏联的仪器中，用于照明的三透镜系统的第一第二 (球面) 透镜组是消色差的，所以分析隙 (二电极间隙——译者注) 很容易控制在中间象光阑上。ИСП-22 型的石英棱镜和石英照相物镜可以用玻璃的 Rutheford 型棱镜及玻璃透镜来替代，即这种标准型仪器能用于超过 $3,500 \text{ \AA}$ 的波长范围且有较适宜的色散 (见表)。中等色散光谱仪在苏联和在中欧一样有高的声誉，其中 ИСП-22 型在苏联各光谱试验室中应用得可能最广。新的 ИСП-28 型的光学系统基本上与原来的 ИСП-22 型相同 (图 1)，但它对操纵者提供了较大的方便。目前 ИСП-28 型已作为商品生产了。

苏联衍射光栅的反射系数

刻线数目 条/毫米	光谱级数	反射系数 (%)	
		平均值	最大值
600	第 1 级	70	80
600	第 2 级	55	65
600	第 3 级	45	55
1,200	第 1 级	50	70

KCA-1 型及其前身 KC-55 型是常见的 Littrow 仪器，可与希尔格厂出品的 E492 相比 (图 2)。

为了克服大多数 Littrow 摄谱仪的固有缺陷——球面透镜将光线反射到底版，而用一凹凸透镜代替常用的平凸聚光镜，透镜的第一面是弯曲得使

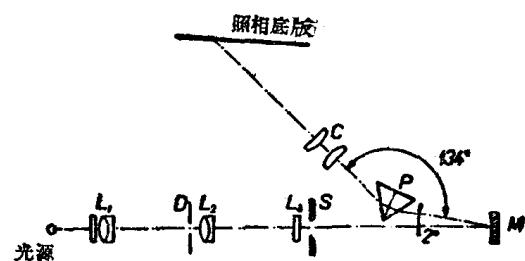


图 1 ИСП-28 型中等色散摄谱仪的系统图

L_1, L_2, L_3 —照明狭缝用的三透镜系统的透镜；
 D —照明狭缝三透镜系统的光阑；
 M —准直镜；
 C —照相物镜；
 S —狭缝

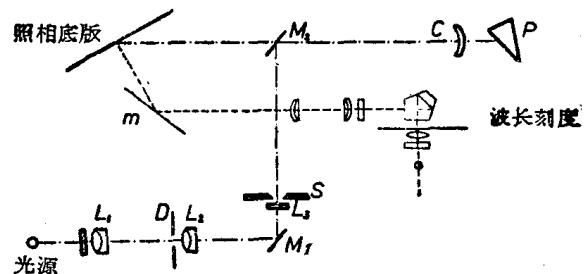


图 2 KCA-1 型自准式摄谱仪的系统图

L —照明狭缝用的三透镜系统的透镜；
 D —照明狭缝用的三透镜系统的光阑；
 M_1, M_2 —平面镜；
 C —准直照相镜；
 m —波长投射系统的平面镜

从它来的反射光被照相暗箱遮盖，而从第二面来的反射象用一“黑点”来遮住。这样是牺牲了狭缝象的质量来达到要求的，然而由凹凸透镜形成的象的某些不完善处，可不必介意。仪器装有可换的玻璃棱镜和玻璃准直-照相物镜。不论是否石英或玻璃的光学系统，在一个程序中由三个波长选择装置组成，但是由玻璃棱镜和透镜更换为石英光学系统时必须用手来完成。在轻型的结构紧凑的摄谱仪中，用一平面反射镜 (一面镀铝) 来反射光线代替通常用的全反射棱镜。波长范围在 $2,000 \sim 8,000 \text{ \AA}$ ，用三块长 24 厘米底版摄谱 (石英棱镜和透镜)，波长范围从 $3,600 \sim 8,000 \text{ \AA}$ ，用二块底版摄谱 (玻璃系统)。KCA 型和希尔格厂 E492 型 (表 1) 在色散率方面没有什么主要区别。KCA-1 型准直-照相镜焦距当波长为 $5,893 \text{ \AA}$ 时等于 1,896.5 毫米 (石英) 及 1,684.5 毫米 (玻

璃)。

有二种标准的玻璃棱镜仪器，老式的 ИСП-51 型是三棱镜玻璃摄谱仪。若照相物镜焦距为 120 毫米，这个恒偏向棱镜能得到的线条散倒数在 $3,600\text{\AA}$ 处为 $24.5\text{\AA}/\text{毫米}$ ，若照相物镜焦距等于 270 毫米时为 $11\text{\AA}/\text{毫米}$ 。剩下的二个照相系统都没有作成特殊的单元，各为 УФ-84 及 УФ-85，其焦距与蔡司厂三棱镜摄谱仪是不同的。УФ-85 是自准式照相镜，在 $4,000\text{\AA}$ 处其线条散倒数可达到 $2\text{\AA}/\text{毫米}$ 。另一三棱镜仪器作为商品生产的是 ИСП-67 型，采用焦距为 1,000 毫米的准直镜，及四个可替换的照相镜，其焦距分别为 180、500、1,500 及 3,000 毫米，后者在 $4,005\text{\AA}$ 处的线条散倒数可达 $0.77\text{\AA}/\text{毫米}$ ；分辨本领相当于 260,000。

其它的棱镜仪器

除已叙述的标准型仪器外，还发展了一个适宜于紫外区工作的真空萤石摄谱仪，单透镜(未校正色差的)的表面是抛物线形，因而可以获得高质量光谱。也曾设计过大孔径仪器，如 ИСП-66 型，其线条孔径是 4.6。如 ИСП-28 型中一样的用反射镜作准直镜，而此反射镜是抛物线形，使在这样短的焦距下而得到高质量光谱。更加有效的是 ИСП-26 型，其线条孔径是 0.7。

另外，在苏联还发展了许多其它的棱镜仪器，这些没有被认为是“标准装置”。

析钢镜

在苏联，现有的析钢镜型式很多，这里仅对其中几种叙述一下。三棱镜析钢计 CT-7 型装有楔形光度计，能定量地估计金属元素的百分数含量。析钢镜 СЛ-11 型有两个色散棱镜，并利用自准直原理将光源装在分光计内。析钢镜 СЛП-2 型是一可携带的分光计，已作为商品大量生产。

光 棚

近十年来，关于光棚方面已有了很大的进步。苏联已经能制出满足最高要求的刻制光棚，标准的 600 及 1,200 条/毫米的光棚表现出没有 Lyman 鬼线，最好的 600 条/毫米的光棚其 Rowland 鬼线的强度为其主要谱线强度的 0.02%。光棚还能在一宽的范

围内闪耀；1,200 条/毫米的光棚当闪耀在第一级的 $2,800\text{\AA}$ 时，对 $1,976\text{\AA}$ 处无显著的光强减弱，最大亮度为总数的 80%(600 条/毫米)和 70%(1,200 条/毫米)。当应用于较高的光谱级时，分辨本领等于 400,000。有关复制光棚的报道也已经出版。

制成的凹面光棚有标准的 600 条/毫米及 1,200 条/毫米，其凹面曲率半径为 1,000、1,995、2,992 及 6,020 毫米(玻璃面上镀铝)，光棚刻线条面积达 145×70 毫米。

光 棚 光 谱 仪 器

DФС-2 型是采用 Paschen-Runge 装置的二米凹面光棚摄谱仪。这是苏联第一台凹面光棚仪器。二块光棚是一块在另一块上面的装在仪器中，下面的一块是标准的 600 条/毫米光棚，而上面一块是标准的 1,200 条/毫米的光棚。每一块玻璃上镀铝的光棚都有着各自的狭缝和照相物镜，所以相当于二个摄谱仪装在一个装置内。整段光谱($2,000 \sim 10,000\text{\AA}$)长 1 米或 2 米，视所用的光棚而定。线条散倒数是 $8.3\text{\AA}/\text{毫米}$ (600 条/毫米)，用 1,200 条/毫米的光棚时为 $4.2\text{\AA}/\text{毫米}$ 。后一块光棚的分辨本领是 84,000，因为这种装置有象散，故在感光板前装有阶梯滤光片，摄谱仪也装有摄影装置，每次可拍摄相当于 0.5 米长的光谱。DФС-2 型的线条孔径是 30。这种仪器尚未作商品性生产。

DФС-3 型是一台大型的 Ebert 象散摄谱仪，将可掉换的平面光棚(600、1,200 条/毫米)和一焦距为 4 米的凹面反射镜连用。在使用光棚时，24 厘米的底版，根据所使用的不同光棚，拍摄 500 或 $1,000\text{\AA}$ 的区域。因而对选择的每一波长，光棚必须相应地绕其垂直轴转动。对 1,200 条/毫米的光棚其线条散倒数是 $2\text{\AA}/\text{毫米}$ ，分辨本领是 144,000，线条孔径是 42。当用于高光谱级时，可以在底版上看出柔线的精细结构。

DФС-4 型是一台大孔径的摄谱仪(线条孔径是 7.3)，采用焦距为 1,200 毫米的准直-照相物镜，及二种可掉换的平面光棚(每毫米的刻线条数是标准的)，于可见光谱区闪耀(尺寸为 150×150 毫米)，可得到线条散倒数为 13.5 及 $6.5\text{\AA}/\text{毫米}$ 。仪器上可以摄谱，但也可改变成与 ФЭУ-17 光电倍增管连用(见下面的直读仪器部分)，入射和出射狭缝皆为 40 毫米高。

DФС-5 型是大型真空摄谱仪，是为光谱区域在

500~2,000Å 工作而設計的，其中裝有1,200條/毫米的凹面光柵，曲率半徑為3米，具有 Paschen-Runge 裝置。

ДФС-6型是掠入射 ($i=82^\circ$) 的真空攝譜儀(1米的凹面光柵，在玻璃面上刻線為600條/毫米。這是為60~2,000Å的第一級光譜工作而設計的。它的線色散倒數為 $3\text{Å}/\text{毫米}$ (60Å處)和 $8\text{Å}/\text{毫米}$ (2,000Å處)，與其他儀器不同，已作為商品生產了。

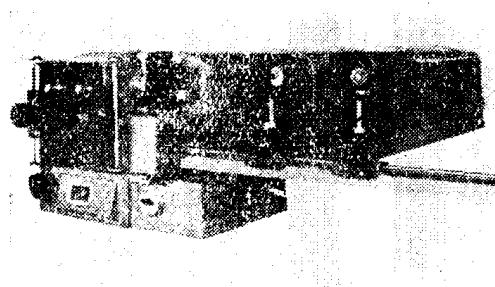


图3 ДФС-8型平面光柵摄譜仪

下面要討論的儀器是已作商品生產的ДФС-8型(圖3)。從商業觀點出發，它應用一塊尺寸為 100×45 毫米的1,200條/毫米平面光柵，其光譜從2,000到10,000Å，為2.7米長，但一次(也就是說，光柵繞其垂直軸的某一傾斜)僅能在 13×18 厘米的底版上拍攝540Å的光譜。儀器採用自準原理，其準直-照相反射鏡的焦距是2,648.5毫米。線色散倒數是 $3\text{Å}/\text{毫米}$ ，線孔徑為3.5。

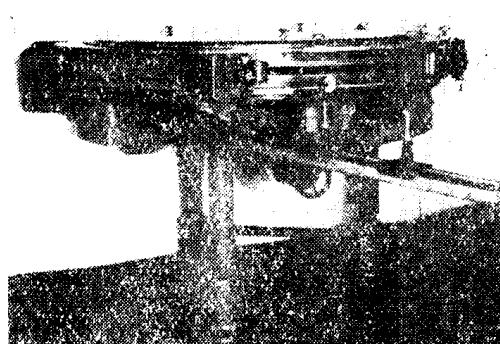


图4 ДФС-9型 Paschen-Runge 摄譜仪

Paschen-Runge 裝置的2米ДФС-9型攝譜儀(圖4)也已作為商品生產。它採用標準的1,200條/毫米的光柵，結構相當於ДФС-2型攝譜儀的上半部分，其第一級光譜的色散是 $4.2\text{Å}/\text{毫米}$ ；理論分辨本领是 $84,000$ ，線孔徑是30(光柵刻劃面尺寸是 70×50 毫米)。在一般能活動的底片上可以拍攝光譜長

度為0.5米。光譜的較小部分能用一小型攝影機拍攝，入射角約為 41° ，對2,000Å衍射角為 24.5° ，對10,000Å是 33° 。光強-修正機構和它的原型ДФС-2型一樣地安放在乳膠底版前。

同樣，ДФС-13型是ДФС-3型的商品型號。

СН-48型是一台平面複製光柵的儀器(1,200條/毫米)。它的線孔徑是0.8，而線色散倒數是 $100\text{Å}/\text{毫米}$ ，是為 $3,800 \sim 8,000\text{Å}$ 光譜區工作而設計的，而且適宜於商品生產。

直讀儀器

在蘇聯已經設計了好幾種直讀儀器，首先要敘述ФЭС-1光電析鋼儀。儀器包括三個玻璃棱鏡分光計及電子控制的交流光源(見後面的激發光源部分)，連接有二個標準的鎢-銻光電池(10^{-16} 安級的噪聲電流)。其中一隻光電池記錄從棱鏡第一面反射來的光，另一個記錄被測元素的某一條光譜的能量。光電流使電容器充電。用帶有動力電容器的靜電計來測量電容器上的充電，並用電位計ЭПВ-01來記錄。以未色散光線作為固有標準，給出分析對光強比。操作完全是自動的，已投入商品生產。

光電分光計ДФС-10裝有2米的Paschen-Runge光柵攝譜儀(1,200條/毫米，Rowland圓布置在垂直位置上)。有36條出射狹縫分布在Rowland圓上。單色光投射在標準的СЧВ-9光電池上，使工作光譜區在2,000到5,500Å處(此處沒有用光電倍增管)。同時記錄11+1根譜線，可能達到12個分析程序。記錄裝置裝有對數脈沖電壓表與11個電容器，用電子電位計ЭПП-09來記錄結果。值得一提的是狹縫系用Raster聚光鏡來照明的。儀器不受溫度變化的影响。

較大孔徑的ДФС-12是平面光柵儀器(平面光柵 150×140 毫米，600條/毫米)，主要用於第二級，3,600到6,500Å工作區。可以用作單光束或雙光束單色儀。光電倍增管ФЭУ-17帶有直流放大器，用作記錄機構，可記錄瞬时光強。

直讀附件ФЭП-1是為ИСН-51型製造的，是為弱光源設計的。它包括出射準直器(焦距為300毫米)、放大器及記錄機構，即光電倍增管ФЭУ-17和記錄器ЭПП-09。

還發展了同類型的其它一些儀器，如對很短時間光源工作使用的СН-61型，或者另一個高速記錄儀器СН-64型。

微光度計

現在使用的有非記錄式 MФ-2 型和自录式 MФ-4 型，前者在設計与机能上都与蔡司(耶那)的快速光度計相似。此二种微光度計都已作商品生产。MФ-4 型的光学系統实质上与 MФ-2 型相同，但前者可以用作非記錄式的或自录式的。均用硒光电池作光电接收元件。

其它附件

很少使用旋转扇形板，但制造了铂及类似的阶梯滤光器以代替扇形板。通常使用 3 阶或 8 阶滤光器。經證明后者对于光度內插法极有用，而此法在苏联应用甚广。

立式投影仪 ИС-18 型及 ДСИ-1 型是与标准光

譜仪同时供应的。前者为一简单的幻灯投影仪，后者能用于比較試样光譜与主要光譜。二者都是用水平投影屏的立式投影仪。最近已經設計了垂直投影屏的特种投影仪，其光学系統消除了乳液粒子的效应。

激发光源

虽然也提出使用一种型式的带有脉冲发射的原始直流电弧发生器，但并无特种直流电弧发生器投入大规模生产。

标准交流发生器是 ДГ-2 型，它的前身是 ДГ-1 型。除了一个可以调节输出的一般电路外(在欧洲是 50 赫)(图 5 A)还包括一个高频电路。此发生器同样可当作低压放电火花使用(图 5 B)。可以单独地得到点燃 220 伏电弧的高频，所以是三种不同光源組合成这一个相当简单而且不貴的发生器。

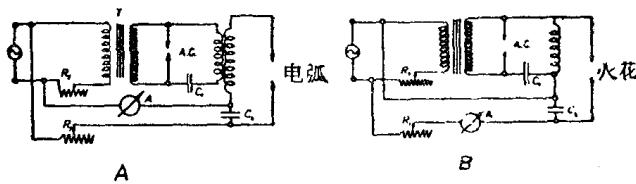


图 5 直流电弧(A)及火花(B)的简单电路图

R_1 —50 赫电路的电阻； R_2 —高頻电路的电阻； C_1 —高頻电路的电容器； A . G .—辅助间隙； T —高頻电路的变压器

火花光源的設計，老式的是 ИГ-2 型，目前生产的是标准式 ИГ-3 型，电路与原来一样。分析隙是连接在仅仅通过低频部分的阻抗线圈的分路中。当

电容器 C 充电时(图 6)，分析隙处无电位差，但是在辅助间隙却产生了电位差直到由于抗流器 R 阻止分析隙高頻放电产生。

近来，带有电子控制的直流光源已經設計出来，如在使用的 ГЭУ-1 型。这种光源可以用于低压电弧及火花，或者由电子定时点火的电弧来作整流，这部分是考虑到与直讀仪器相連用。

还設計了其它类型的光源用作光譜分析的特殊工作，但这些都未作商品生产。

(姚国一譯自《Applied Spectroscopy》，

Vol. 15, No. 3, 1961, 73~77. 許立为校)

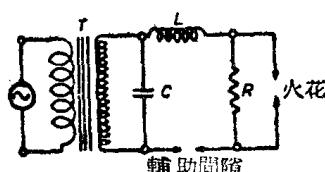


图 6 引燃火花的简单电路图

T —变压器； C —电容器； L —电感； R —不释放高頻电流的电阻

新型光譜分析仪

Peter Zoller

由于电子控制放大技术的迅速发展和物理現象方面最新知識的应用，近年来在物理化学領域內分析仪器在改进和設計方面有了惊人的进步。

尤其是在今天，光譜分析的方法被广泛地应用在化学研究和生产过程控制方面，使化工技术发生了革命性的变化。

除了紫外線和可見光領域外，近來光譜术在紅外線領域內的应用也获得了特殊重大的意义。有机物的分子受到波長为 2.5~40 微米的光線照射，被激发后产生共振，同时光的能量一部分被吸收。測量这种吸收光譜，可以得到甚为复杂的图形，这种图形表示出被测物质的特征，一方面可以用来决定构成分子的原子团的結構，另一方面还可以指出全分子。此外，紅外光譜术还愈来愈多地被用来对简单混合物的含量作定量分析。

我們将对市場上可以买得到的有代表性的仪器作一概括的介紹。

紅外分光光度計目前一般多采用双光束記錄的结构形式，它能完全自動地把比值 I/I_0 記录下来，最新式的还能把 $\log I/I_0$ 記录下来。Perkin-Elmer 221 型分光光度計(去年在市場初次出現)可以作为这类仪器的典型例子。

光源 N 通过两个对称的反光鏡組，在单色器的入射狭缝上生成中間象。光線通过試样后，由一个旋转的扇形反光鏡重新把这两束光線投向同一方向。单色器是按 Littrow 裝置法裝配的，所得的单色光再通过一个矽圓面反光鏡射到热电偶上。

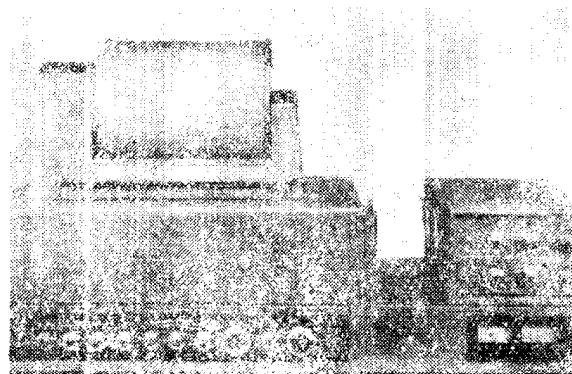


图 1 Perkin-Elmer 221 型分光光度計

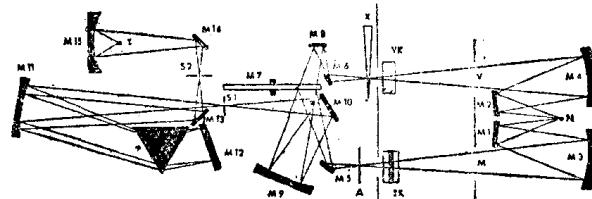


图 2 光路示意图

通过一个旋转的扇形反光鏡，使測量光束和比較光束依次地投射到热电偶上，如果两个光束中的能量不是相等的，就会发生交变电压。在比較的路上，有一个由伺服系統所控制的梳状光闌，可以移入和移出，以调节两个光束中的能量使之达到相等。梳状光闌和記錄筆相連接，由此可以直接把比值 I/I_0 在光譜圖的横坐标上記錄下来。

棱鏡、Littrow 反光鏡和它的推動裝置、調整光闌的控制電位計以及記錄速度的程序裝置都安裝在一个可以更換的頂蓋上。这样，更換棱鏡时就不需要重新調整仪器，整个更換過程在 5 分鐘內便可完成。

表 1 列出所有可以更換的各种不同棱鏡和它们的使用范围。最后一个棱鏡—光柵組可使分光光度計达到特別高的分辨本領，这是單用岩盐棱鏡所不能达到的。

表 1 221 型分光光度計上棱鏡更換元件

波长范围	分光元件	綫性記錄
0.5~6.5 微米	LiF 棱鏡	波長
0.5~9.5 微米	CaF ₂ 棱鏡	波長或波数
2.5~15 微米	NaCl 棱鏡	波長或波数
12~25 微米	KBr 棱鏡	波長或波数
15~40 微米	CsBr 棱鏡	波長
2.5~15 微米	NaCl 棱鏡+光柵	波数
2.5~18 微米	光柵(421型)	波数

图 3 表明單用 NaCl 棱鏡和棱鏡同光柵并用时，所能达到的光譜帶的寬度。

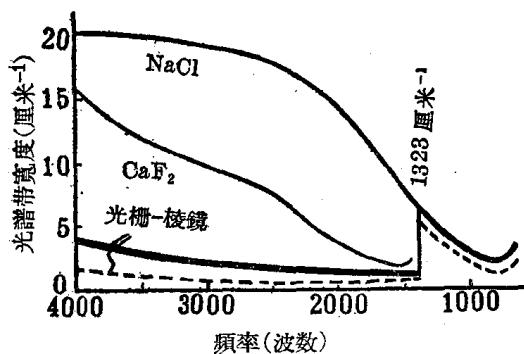


图3 用不同棱鏡的221型分光光度計的光譜寬度：(1) NaCl 棱鏡，(2) CaF₂ 棱鏡，(3) NaCl 棱鏡与小阶梯光柵
——測量值，---高分辨本領

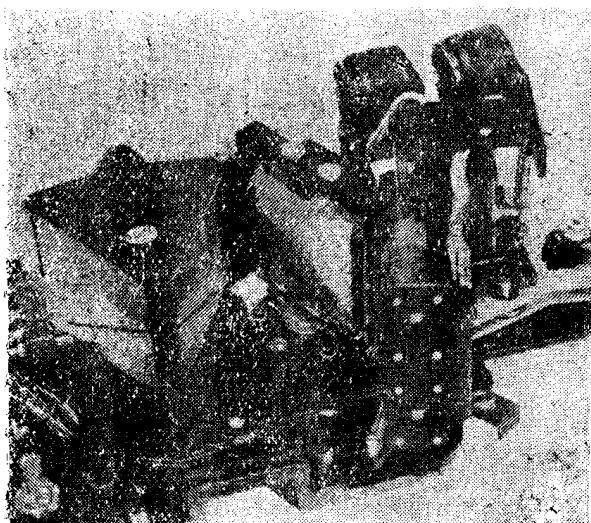


图4 221型分光光度計用的棱鏡-光柵組外觀圖

在这种裝置上用衍射光柵代替單色器中的Littrow反光鏡。光柵給出的一級衍射象的光譜範圍為2.5~7微米。為了減少高級次象互相重迭的影响，在單色儀入射狹縫的前面自動插入一個適當的透射濾光片。達到7微米時，單色器和記錄的轉輪就會自動地停下來，此時由一個伺服馬達把光柵旋轉到與光線成垂直的位置上，因而光柵不再起衍射光柵的作用，而是代替反光鏡的工作。然後主要的推動裝置又開始工作，在7~15微米的範圍內，儀器又按照一般的棱鏡裝置進行工作。

由於光柵和濾光片合用的原理進一步發展，不久前制成了221型分光光度計的雙光柵更換元件。這樣，就使用於2.5~18微米範圍內的棱鏡成為多餘的了。兩個光柵却只有1級衍射，一個的工作範圍在波數4,000和1,450，另一個在波數4,500和550

厘米⁻¹之間。為光柵設計的一種新型精密的推動裝置可以消除記錄器上的直徑誤差和更換光柵時所引起的位置誤差。

應用光柵光譜儀所能達到的分辨本領0.5~1厘米⁻¹的實際意義是什麼呢？

(C—H)伸縮振動的吸收光譜帶在波數為2,500厘米⁻¹左右。

表2 (C—H)伸縮振动的吸收頻率

頻率(厘米 ⁻¹)	
3,305~3,270	=C—H
3,100~3,000	芳香族 C—H
3,090~3,080	RHC=CH ₂
3,085~3,075	R ₁ R ₂ C=CH ₂
3,065~3,012	CH ₂ (Hal) ₂
3,060~2,982	CH ₂ Hal
3,040	环丙烷
3,040~3,030	CH(Hal) ₃
3,030~3,010	R ₁ CH—CHR ₂ (順式)
3,027~3,020	R ₁ HC=CHR ₂ (反式)
2,988~2,949	CH ₂ (Hal) ₂
2,972~2,964	CH ₃ Hal
2,962	脂肪族—CH ₃
2,930~2,920	芳香族—CH ₃
2,926	脂肪族—CH ₂
2,880~2,860	芳香族—CH ₃
2,872	脂肪族—CH ₃
2,853	脂肪族—CH ₂
2,820	脂肪族—O—CH ₃

表2列出在這一範圍內最重要的吸收頻率的概況。分辨本領為1~2個波數的分光計，除了個別情況以外，都能把所有的吸收帶分別地記錄下來，棱鏡儀器則正相反，在這一波區里，一般分辨本領都在50個波數以上，只能分清其中很少的細節。這種情形可在茚的譜線圖中清楚地看出來。

圖5中上圖為用岩鹽棱鏡所得到的光譜，下圖則為用光柵所得到的光譜。把二者作比較，可清楚地看到應用光柵儀器可把其中一系列的細節清楚地顯示出來，而應用棱鏡儀器，只有費時的更換棱鏡或通過與其它範圍中光譜的相互關係才能得到。

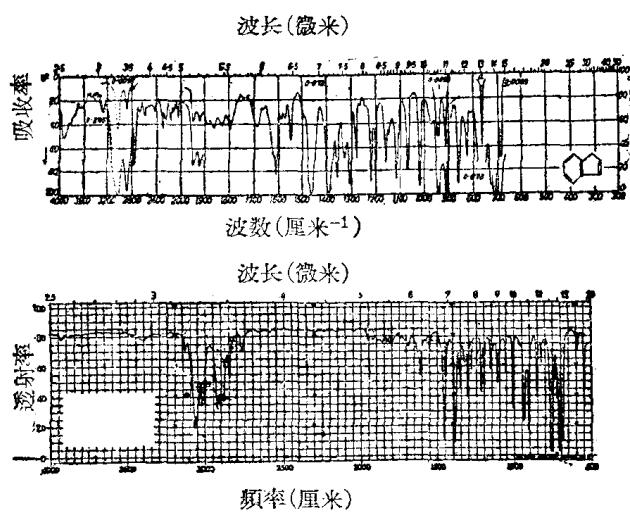


图 5 苞的红外光谱,上图系用装有 NaCl 棱镜的 Perkin-Elmer 21 型分光光度计得到的;下图系用装有小阶梯光栅的 Perkin-Elmer 421 型分光光度计得到的

在物理学中,一般用红外光谱来计算分子结构和分子间的力,最高的分辨本领是首要的条件。由图 6 可以看出 421 型分光光度计在这一方面的性能。



图 6 甲烷的红外光谱,层厚 10 厘米,
压力为 40 毫米汞柱

Perkin-Elmer 221 型和 421 型分光光度计的另一改进是它上面的电子分度扩展器。其中梳状光

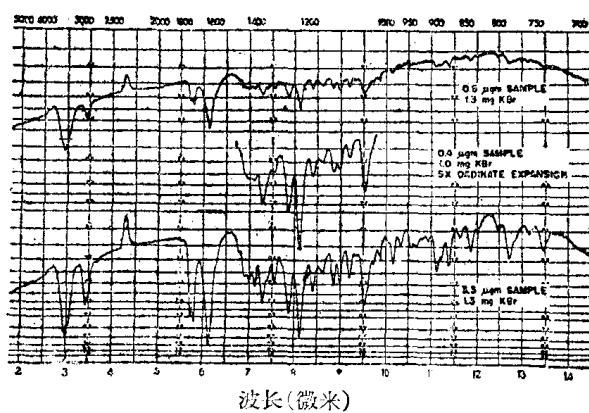


图 7 乙酰-氯化可的松的红外光谱,上图:
試样 0.5 微克;中图:試样 0.4 微克,坐
标放大了 5 倍;下图:試样 3.3 微克。

闌和记录笔之间的联系不是用机械方法通过电纜而是用电的随动装置来控制的。增加随动电位計上的电阻,可把梳状光闌和记录笔之间的运动速度的比值加以改变,变化的級数有 2 倍、5 倍、10 倍和 20 倍。不易准确测定的小的吸收带可用这个方法人为地加以放大。

图 7 可以作为这种工作方式的例子。一个快速记录装置作为特殊附件。应用这个装置,可把 2~15 微米范围内的全部光谱在 40 秒内记录下来。

图 8 是氨在 8~11 微米范围内的光谱。虽然用了极快的记录速度,但是所得谱线的清晰度还是很好的。这种快速记录装置特别适于用来研究进行得比较快的动力学过程。

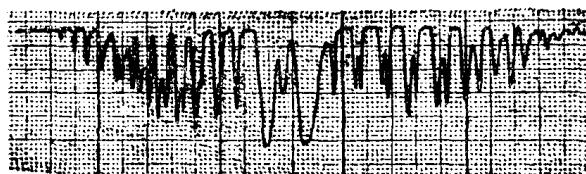


图 8 用快速记录装置得到的 8~11 微
米范围内 NH₃ 的红外光谱。记录时
间为 12 秒。

在化学研究室、物理实验室、尤其在企业单位的检验室里,除了应用大型红外分光光度计外,小型的分光光度计如 Infracord 型日益广泛的用作例行的检查仪器,它一方面可以减轻大型仪器的负担,另一方面可对生产起监督作用。

表 3 列出了现在生产的这类仪器的概况。

表 3

型 号	色 散 原 件	光 源	波 长 范 围
137UV	石英玻璃棱鏡	氬弧	190~390 微米
		鎢絲燈	350~750 微米
137G	光柵,最大强度 1.25 微米	陶 瓷 棒	0.83~2.55 微米
	光柵,最大强度 3.75 微米		2.45~7.65 微米
137NaCl	NaCl 棱鏡	陶 瓷 棒	2.5~15 微米
137KBr	KBr 棱鏡	陶 瓷 棒	12.5~25 微米

图 9 为 137 系列中的基本型号 137 NaCl 型分光光度计的外形,它的设计主要考虑使操作手續简

单化，而有意識地放弃研究用的仪器所要求的較大伸縮性。它同样也是一架可以完全自動記錄的双光束仪器。記錄的鼓輪和两个曲綫板固定地連接在一

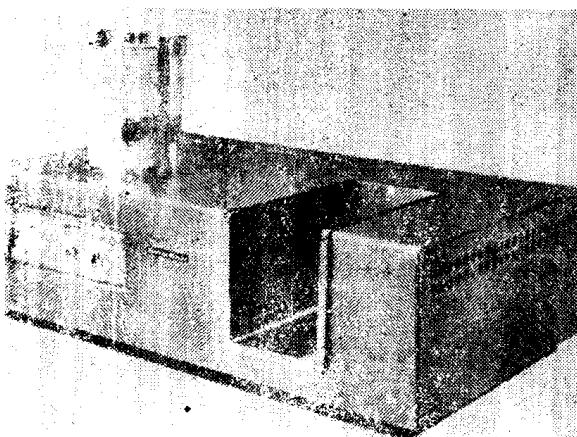


图 9 Perkin-Elmer 137 "Infracord" 型
紅外分光光度計

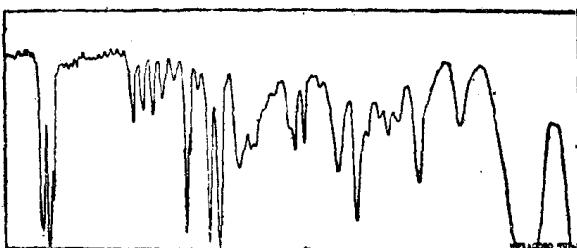


图 10 聚苯乙烯的紅外光譜

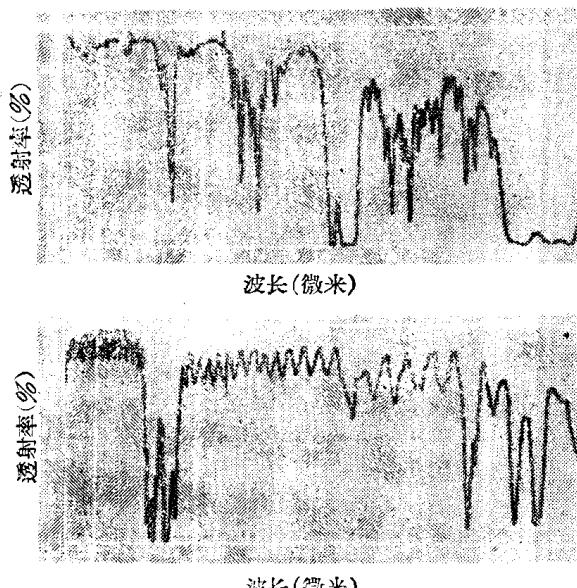


图 11 Perkin-Elmer 137 G 型分光光度
計的紅外光譜, 上图: 二氯甲烷; 下图:
聚苯乙烯

起，通过这两个曲綫板可以調节狹縫的寬度和單色仪的位置。把單色仪和記錄装置直接連接，并尽可

能排除插入中間的推動裝置和電纜的办法，保証了可能的重复性和較少誤差。这对于非熟练人員进行檢查工作尤其有重大的意义。因为有 4 种不同的狹縫寬度，可以選擇适当的分辨本領和能量比值。有两种可以选择的速度，对于光譜作概略的全面記錄只需 6 分钟，作精确的記錄需 12 分钟。

图 10 为聚苯乙烯光譜的一个例子，可見小型 Infracord 分光光度計和大型的棱鏡仪器的分辨本領是完全相同的。137G 型分光光度計适于作近紅外的檢查工作。

图 11 为二氯甲烷和聚苯乙烯的光譜复制图，可以說明这种仪器的性能。象 421 型分光光度計一样，这种仪器上装有两个光柵，只用光柵的一級衍射进行工作，对于光譜預先分光同样由透射滤光片来完成。变更波長范围可用底版上的一个开关很簡單地来进行，仪器有两种可以变换的記錄速度。

在 137 型分光光度計系列里，最新的仪器为出厂不久的 137UV 型，可用来測定紫外線和可見光的吸收光譜。它的結構是尽可能地和这一系列中的其它仪器設計相仿。

由于試样必須在單色光中进行檢查，所以光程是倒轉的，試样室由不透光的遮板蓋起来。

氢灯泡是用石英做成的。高灵敏度的光电放大器上的窗子也是用石英片做成。所有光能量損失都尽可能地保持到最小限度。在單色仪装配上也尽量注意到減少散射光線。

轉動記錄鼓輪使經過中間的最終位置即可变更这两种测量的范围。同时，和它相当的光源也就自动地轉到光程上来。在紫外光区域，狹縫可按一定的程序控制，使通过試样的光能量近似地保持固定不变的数值。在可見光区域，狹縫保持固定不变的宽度。为了調整存留下来的光能量的差值，在两个波段中裝有自动調節放大的装置，即使光能量的比值在不很恰当的情形下，也能使仪器达到极高的灵敏度。光度的精确度为 ± 0.01 消光单位，这是用手調節的單光束仪器所不能达到的，而且与那些按光学零位原理制成的自動記錄式仪器达到相同的水平。

光电旋光計是最近发展起来的光学分析仪器的一个例子，本文将加以簡述。測定旋光率的方法几十年来一直固定未变，用目視方法比較視場两部分的亮度易使眼睛疲倦，而讀数的可靠性也

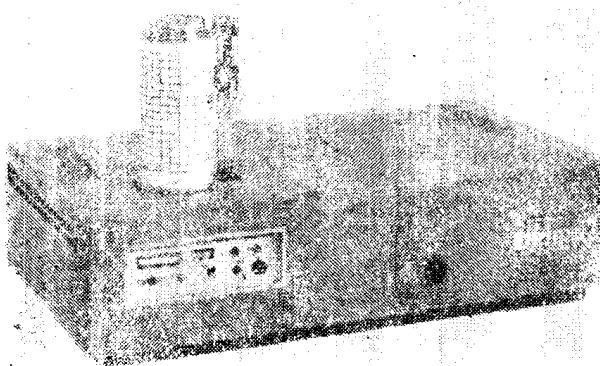


图 12 Perkin-Elmer 137UV 型紫外分光光度计

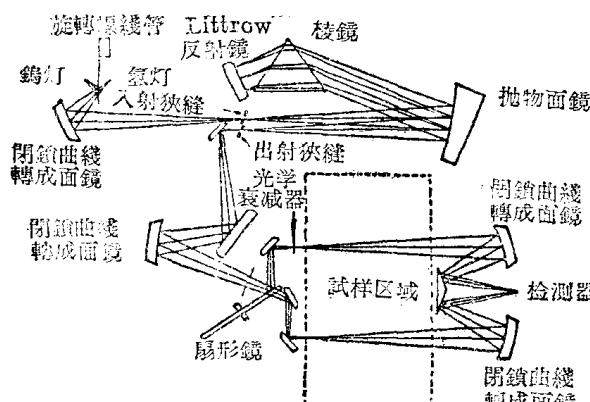


图 13 137UV 型分光光度计的光路图

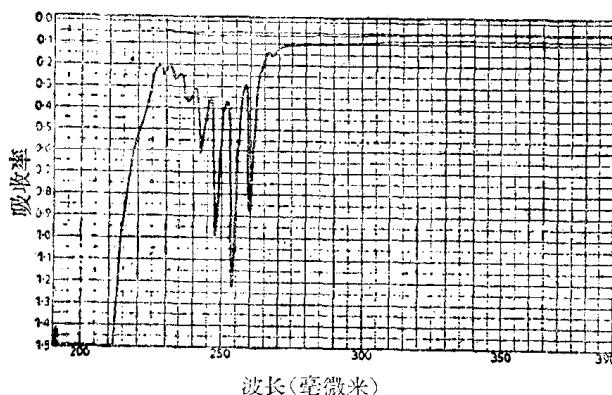


图 14 苯和环己烷的紫外光谱，苯是作为 190~205 毫微米范围内短波光束的固时滤光器

是非常不同的。早些时候，虽曾考虑制造用光电管代替人眼的旋光计以消除主观误差的来源，但这个企图由于当时电子放大器的效率还不够好而终于失败。

直到灵敏度高而且可靠的光电放大器出现以后，才开辟了对旋光计显著改进和简化的道路。

图 15 为 Perkin-Elmer 141 型旋光计的光学系统和工作原理简图。这是由布克哈特 (F. Burkhardt)

设计并由羽伯林根的工厂专利制造的。光源用钠或汞的蒸汽灯，应用干涉滤光片可滤去 6 种不同的辐射线。第一个原型上有两个起偏器，它们的偏振面互成 1.5° 。一个旋转的扇形光阑，可让两个光束轮流地通过试样。如果检偏器的偏振面不是位于两个起偏器所成夹角的中间位置上，则在探测器上就收到交变光。一个伺服系统通过两个蜗轮机构转动检偏器，使之达到平衡的位置，旋光度不像在一般的仪器上由圆刻度盘上读出，而是用一个计数器，这样可以消除又一个主观误差的来源。

调节的准确度和复现率为 $\pm 1/1000$ 度，较目视的仪器要高出 10 到 20 倍。为了真正能利用这样高的精确度，在旋转管上必须装有恒温外壳。0.2°C 的温度变化即可引起 $3/1000 \sim 5/1000$ 度的旋光率读数变化。

这样高的精确度对于研究天然材料的化学家是特别有用的。这样对于物质的旋光性可能得到可靠的结果，就是对于最小的物体也可以检查了。

对于制糖业有一种精度稍差 ($\pm 0.01^\circ$) 的这种仪器的变型。为了能进行快速的连续测定，把旋转管作为流动液体的容器，并且使检偏器的推动机构上装有小的变速装置。

需要时检偏器的读数还可以用一个多级电位计在一个补偿记录器上以电压的方式给出。由此可以把偏光性质变更的情况自动记录下来，还可以监督生产中应用的液体的旋光性质并测定它们的转动色散能力。

(肖旗译自《Chemische Rundschau》，No. 10, 1961, 261~263; 盛茂琴校)

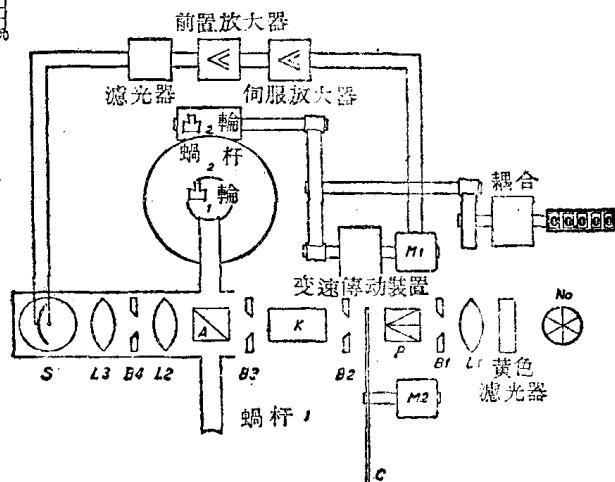


图 15 Perkin-Elmer 141 型旋光计系统图

Ebert 摄谱仪的若干特性

S. S. Berman P. Lymchuk

引言

1889年首次发表的 Ebert 摄谱仪一直沒有被光谱工作者广泛地使用过。最近由于它被法斯梯(Fastie)再度独立地发现，这种装置的原理在单色仪分光光度計和摄谱仪的设计上的应用，又重新引起人们的注意。解列尔(Jarrell)曾经詳細地对这种摄谱仪加以叙述，但我們感到，为了保证这种仪器在任何特殊分析問題中能达到最佳的性能，进一步对它的若干特性加以检查是有益的。以下就是研究的結果。

仪器

Jarrell Ash 公司生产的一种 Mark II 型摄谱仪(光学简图見图1)，装有名义值为六吋、每吋有 15,000 条線的平面反射光柵和一块对称的可变狭縫，光柵集中了可見光和紫外区域的大部分光線在一級和二級衍射光譜上，并且加以遮蔽，所以它的有效宽度为 4.25 吋。准直鏡的直徑为 16 吋，焦距 3.4 米。狭縫上裝有焦距为 300 毫米的透鏡，使对狭縫能有均匀的照明。

当用在高于一級光譜工作时，把一个 Jarrel-Ash “分級器”和摄谱仪連在一起使用。“分級器”实际上是一个低色散的分光鏡，它把光源所生的豎直的光譜投影到 Ebert 摄谱仪的狭縫上。波长为 λ 的光落在狭縫某一位置上，而另一波长的光線，例如 2λ ，落在另一位置上。由于 Ebert 装置实质上是消象散的，此二波长也在底片上不同的水平位置上成象，相当于它们在狭縫上的位置。这样，光譜被按級次分开并且避免了重迭的現象。譜線的高度由“分級器”狭縫的高度所决定。在第一級光譜中工作时，“分級器”的棱鏡可移离光程，改成一种有效的三透鏡聚光系統。

测量强度时用低压鎶蒸汽灯作光源。底片用 Kodak S. A. 二号照相底片。这些照相底片用显影液 DK-19 在 68°F 不断搖动下显影三分钟。感光乳

剂用二級滤光片和基本曲線校正。光度測量是用 Jarrel-Ash 2100 型測微光度計进行。

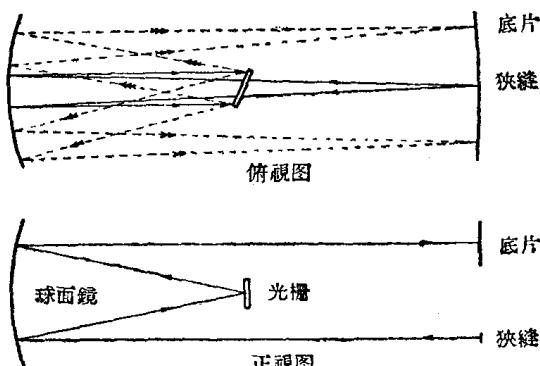


图 1 Jarrel-Ash Ebert 摄谱仪的光学简图

表 1 在 4000 \AA 处有效色散率典型数据表

級次	i (度数)	色散 ($\text{\AA}/\text{毫米}$)	波長範圍 (\AA)
1	6.78	5.01	$2,850 \sim 5,350$
2	13.67	2.45	$3,375 \sim 4,825$
3	20.75	1.57	$3,600 \sim 4,600$
4	28.20	1.11	$3,720 \sim 4,480$
5	36.20	0.81	$3,795 \sim 4,405$
6	45.13	0.59	$3,850 \sim 4,350$
7	55.78	0.41	$3,895 \sim 4,305$
8	70.90	0.21	$3,945 \sim 4,255$

譜線宽度一般是用讀數顯微鏡測出，但在有些情况下，把光譜投射到屏上，用一种測高計来測量譜線的宽度。

实验

Ebert 摄谱仪的特点之一是改变波长区域的手續很簡便，只需使光柵繞其垂直軸轉動，就可把各种波长聚焦在照相底片上。由于光柵的色散完全視底片中心处某一特定波长的入射角而定，所以只要把光柵轉至不同角度，使与各波长的級次相应，就能很容易地获得一系列的色散率。

表 1 是底片中心处 $4,000 \text{ \AA}$ 譜線的第一至第八級有效的色散率。当色散增加时，在 20 吋底片上可得到的波長範圍当然将要減小。

作者已經应用到大到 60° 的光柵角度，所有光譜都可聚焦，对狭縫或照相底片不需要进行任何調節。当然，我們知道，情形并非总是这样的，而要取决于所使用的光柵。当光柵角度增加时，要把光譜保持聚焦，有时候微小的調節也是必要的。

当入射角增加时，光柵对准直鏡的有效孔徑随此角的余弦而減小。因此，在 60° 时，只有一半的光線能射到光柵上。这种强度上的损失，可用增加狭縫寬度來弥补一些（这常常使分辨本領降低），或者，应用一种光柵，对要研究的特定波長区域給以特別的强度。

与焦距相同的 Wadsworth 裝置比較，在 Ebert 裝置上可得到更大波長，这不仅是因为光柵可以容易地轉至很大的角度，并且在同一的入射角下，在底片中央能产生两倍的波長。如果一般光柵方程式应用到这两个系統时（表 2），这个关系立即就可表明。

表 2 Wadsworth 和 Ebert 裝置中底片
中心的波長比較
中心波長, \AA

i	Wadsworth 裝置	Ebert 裝置
8°	2,359	4,712
10°	2,943	5,881
12°	3,524	7,041
14°	4,100	8,190
16°	4,672	9,329
18°	5,238	10,463
20°	5,797	11,583
24°	6,894	13,772
28°	7,958	15,900
32°	8,981	17,910
36°	9,963	19,903

一般的光柵方程式： $n\lambda = a(\sin i \pm \sin \theta)$

中央光線：Wadsworth 裝置， $\theta=0$ 和 $n\lambda = a \sin i$
Ebert 裝置， $\theta=i$ 和 $n\lambda = 2a \sin i$

Ebert 裝置的对称安排使之基本上成为一种能自行校正的系統，在底片中央，可以生成无彗差和几乎消象散的象，狭縫和它在底片上的象之間成一一对应的关系。为了部分地檢驗这种特点，用基本上不相干的光線照明，应用三透鏡聚光系統将鎢蒸汽灯的光線聚焦在狹縫上。在狹縫各种不同的寬度时，拍下鎢 $3,500.00 \text{\AA}$ 線在底片中央的譜線。其結果見圖 2。图中各点表示試驗的結果，实綫表示按照 Cittert 法計算出的理論半寬度值。由此可見，我們能容易地測得在沒有彗差影响下的譜線寬度（24 微米和大于 24 微米）。下面把仪器中的彗差作了更完善的改正。

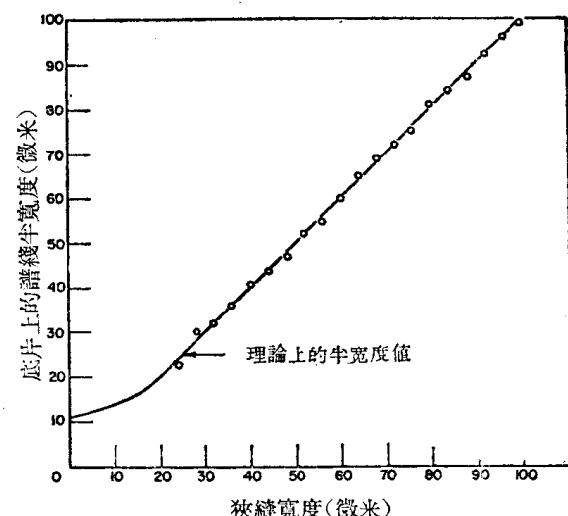


图 2 增加狭縫寬度时譜線半寬度的变化曲綫
(鎢 3500.00\AA)

当象从底片中央向外移动时，改正作用将逐渐失掉效用。在这些区域中沒有进行过測量，但是发现即使在 20 时底片的边缘部分，象仍旧是清晰的，完全可用于进行分析。雖說，在短波長范围，彗差大大地增加，而在底片的边缘，象散也更加显著了。

聚焦曲綫和仪器中的彗差是用阿瑞克 (Arrak) 推荐的光束分离方法精确测定的。把光柵面分成四等份，制备三块屏板，使不相邻的区域不受遮蔽，以普通方法把每一屏板的焦点在底片上曝光。所获得的焦点曲綫見圖 3。曲綫 C 表示光柵二端部分射来的光，它規定了子午或主焦点的位置。這是一条与波長的軸平行的直綫，表示在某一狹縫寬度时从 $2,400 \text{\AA}$ 至 $4,500 \text{\AA}$ 全部光譜的焦点的位置，在正常聚焦时阿瑞克的标准以内。

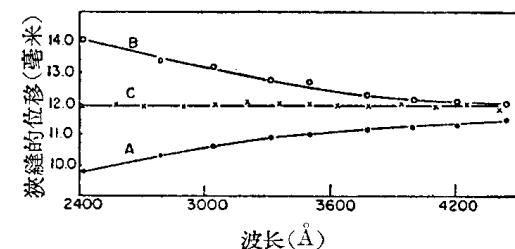


图 3 用光線分离法測出的焦点曲綫

曲綫 A 和 B (图 3) 表示仪器中彗差的范围，两条曲綫的垂直距离等于焦点特性曲綫 l 的一半值 (斜光束由于彗差系沿着直綫聚焦)。从这个距离可以求得彗形綫的寬度 y_0 ，因为这就是 $1/2 \tan(\alpha/2)$ ，式中的 α 就是光柵对焦点所成的角度 (在我們的情形中， $\tan \alpha = 0.0159$)。

进一步可以求出彗形的焦散系数

$$K_c = (\Delta y / y_0)^{\frac{1}{2}},$$

其中 Δy 是无象差和衍射影响时狭缝象的宽度，也就是等于 Ebert 装置的狭缝宽度，知道了 K_c 之后，便可按照此系数把光栅遮蔽，而不会减弱谱线的强度，但却把背景减弱了 $1/K_c$ 。

最后，计算出彗差限制狭缝的宽度。

$$\Delta y_0 = \lambda D / K_c R = y_0^{1/3} \lambda^{2/3} D^{2/3} R^{-2/3},$$

这是最大的宽度，与最佳分辨率和亮度是一致的。

上述情况已由图 4 说明。更由此证明依照舒斯特 (Schuster) 算出的仪器的最佳狭缝宽度 S , $S = \lambda F / A$, 其中 F 为准直镜的焦距, A 为有效孔径。这很明显，最佳狭缝宽度在波长 $3,930\text{Å}$ 时受 Δy_0 的限制，而在此波长以上则受 S 的限制。

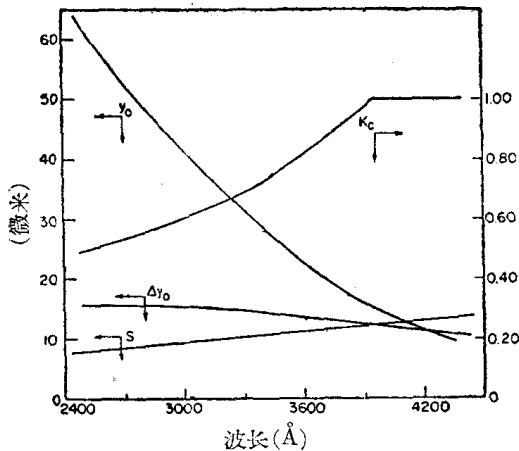


图 4 y_0 , Δy , K_c 和 S 作为波长的函数

从理论上讲, A , B 和 C 三条曲线应当在光谱上无彗差的一点相交。对 Ebert 装置此点应在底片的中心，已如上述。阿瑞克曾指出由实验所得到的曲线不能达到这种情况，可能是由于光栅转动时的误差所引起的。在底片上接近长波长一端的曲线的情形进一步表明，这种误差不是均匀递增的。由于这种情况，以及由于仪器中的反射镜不易于绕垂直轴转动，并未试图对反射镜安装误差的影响加以消除。

焦平面上任一点的色散是随衍射角而变的。由于衍射角沿底片横向的变化，所以色散的变化是相当大的，如图 5 中所示，在一个 20 吋的底片上，自一级至七级光谱色散的变化情况，在其中心处为波长 $4,100\text{Å}$ 。这种偏差在可见光和紫外光区域的一级光谱中，几乎是小到可以不计的，在整个底片上只有 1.5%。但是，在较大的光栅角度时，这种偏差逐渐增大。例如，在 $20,000\text{Å}$ 区域、角度为 36° 处工作时，横越底片的偏差约为 10%，而在 $3,000\text{Å}$ 区域、角度

为 62° 时，偏差高达 22%。在较高级次中，探究一种新的波长区域，将是相当困难的，而且需要为每一区域生产一种校正波长的照片（我们用铁光谱）。

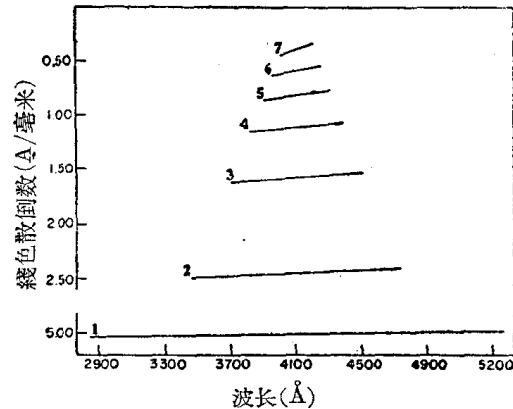


图 5 沿 20 吋底片横向的不同级别的线条色散率倒数的变化曲线

在光栅的角度较大时，每条谱线都具有显著的倾斜。假如所用的测光度计没有变更其狭缝倾斜度以配合谱线倾斜度的装备，将是很不方便的。否则，摄谱仪上狭缝本身就必须以相等的角度向相反的方向倾斜，才能使谱线在底片上成为垂直的，这种调节不会影响清晰度和仪器的分辨率。

舒斯特和其他许多工作者普遍推崇狭缝宽度 $S = \lambda F / A$ ，既能达到特别好的强度，又不影响分辨本领。戈德弗瑞 (Godfrey) 曾经指出，如用不相干光照明，当狭缝开启时，谱线的强度最初增加得很快，随着就渐渐减慢下来。在所推荐的狭缝宽度，其强度为狭缝最宽时强度的 75%，较最大分辨本领降低 20%，增加狭缝的宽度超过这一点时，强度略有增加，但分辨率却显著地降低。我们的摄谱仪用不相干光，波长 $3,500\text{Å}$ 照明，狭缝宽度是 11 微米，假如考虑彗差的影响，则是 14 微米。

应注意在这一狭缝宽度时此仪器的强度是非常低的，但是当把狭缝增宽，强度就能提高很多。按照这种观察进行测量，以便研究 $3,500.00\text{Å}$ 谱线的强度随狭缝宽度变化的情况。测量基本上是用不相干光进行的。测量的结果见图 6。实际的强度是不相同的，但是在两种情形中的最大值是大致相等的。尽管与曲线的偏离还有可能再度出现，我们还是画出了一条光滑的曲线。这种看来与理想不符合的情况已经找出，可能是由于光学零件质量不高产生的彗差和波面形变所引起的。

曾用 Hilger 大型 Littrow 石英摄谱仪进行了一系列相同的测量，狭缝用相干光照明，得到一条强